EXPRESS MAIL NO. EV889129626US

# **OPTICAL RECORDING MEDIUM**

Publication number: JP59225992

Publication date:

1984-12-19 SHIGETA SADAAKI; YOKOGAWA YOSHIO; EZAKI

KOUZOU

Applicant:

Inventor:

**DAINIPPON INK & CHEMICALS** 

Classification:

- international:

B41M5/26; G11B7/24; G11B7/243; B41M5/26;

G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

- european:

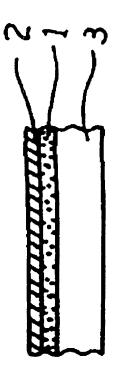
G11B7/243

Application number: JP19830099577 19830606 Priority number(s): JP19830099577 19830606

Report a data error here

# Abstract of **JP59225992**

PURPOSE: To obtain an optical recording medium high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor. CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn. In. Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

# 19 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# <sup>⑫</sup>公開特許公報(A)

昭59-225992

Int. Cl.<sup>3</sup>
 B 41 M 5/26
 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D

砂公開 昭和59年(1984)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

**匆光記録媒体** 

②特 願 昭58-99577

②出 願 昭58(1983)6月6日

仍発 明 者 重田定明

習志野市谷津 3-29-10

⑫発 明 者 横川義雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

仰発 明 者 江崎弘造

浦和市別所 3 —37—15喜光寮内

⑪出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板橋区坂下3丁目35番58 号

邳代 理 人 弁理士 高橋勝利

明 梅

1. 発明の名称

光記錄媒体

#### 2. 特許請求の脳期

1. 蒸販上に、金属酸化物理器中に金属もしくは半導体の散粒子が分散した複合層と、珍複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体。

2. 金属もしくは平導体の微粒子が、So、In、Sb、Pb、Al、Za、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の微粒子である特許請求の範囲第1項に記載の光記録媒体。

3. 金属散化物がSn、in、Al、Zr及びZnの散化物より選ばれた少なくとも一種である特許額求の範囲第1項に配駁の光記録媒体。

4. 半導体限がGe間である特許請求の範囲第1項に配数の光記録媒体。

# 3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を解射することによって、 記録階のエネルギー線照射部が溶験等により 変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、 再生を行う のに渡した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光調に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、 再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び奇性が低いことが挙 げられる。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはプラスチック 搭板上に記録僧としてテルルまたはテルルー配素合金等のテルル合金階段を形成したものである。テルル及びテルル合金階段は、可視-

### 特開昭59-225992(2)

近赤外の波長領域で光の吸収率が高く、低熱伝導率、低融にであるため記録感度が高く、またピットの形状、大きさも揃い易く、且つ可視一近赤外の波長領域で適当な及射率を有しているため、反射光によってSN比の高い体性を得めてが得られるなど、ヒートモード型レーザ記録機体に振めてが得られるなど、ヒートモード型レーザ記録機体に振動でで通した性質を持っている。しかしテルルの静設及び野性が高い、破れ安定性の改良にはテルルの最大の大点がある。酸化安定性の改良にはテルルの最大の大点がある。酸化安定性の改良にはテルルの散化物を用いる等の方法が試みられているが、現在まで充分なものは得られておらず、また再性に関しては効果的な対策は見出されていない。

恋性の点では、テルル系記録媒体に比較して有利なものに、ガラスまたはブラスチック落板上、もしくは終為板上に設けたアルミニウム等の反射層の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収被及は、赤色光より頻波表側にあり、今後記録用光調の主流となると予想されている半導体レーザの発促被及域である750 na~850 nmの衝域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光調とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、海性が低く、酸化安定性及び耐水性にす ぐれた光記録媒体の完成を目的として概意研究を進めた結 現、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金属もしくは 半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物 膜中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の 表面に接触した特定の半導体からなる記録層を用いること によって高速度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安 定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、 本発明に到速した。

本発明の要旨とするところは、 茘板上に、 金属散化物 膜中に 金属もしく は半導体の 微粒子が分散した 複合層と、 該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層から なる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体 の機構と様成にある。

第1図に、本発明の光記録媒体の限構成の一例を示す。 第1図に於ては、基板上に、金属酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、該複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基板側もしくは茶板と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が融解し、この複合層の融 解部分が半導体層のこれに接した部分を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本類別の光記録媒体に於ける複合限に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、A1、Zn、Cu、Ag、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低段性の観点から行ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、A1、Zn、Cu、Ag、Ao、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発展被長城での反射率が高い、耐点が低い、高性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合用に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、Ai、 2r及び 2nの酸化物が挙げられるが、特に Snまたは Inの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、再感度且つ再生信号の SN 比が高い記録媒体が得られる。 Snまたは Inの酸化物の例としては化学式で Sn02、 In 20g 及び Sn02-x、 In 20g-x 符の低酸化物や、 Sni-y MyO2、 In 2-2N 20g 等の Sn02、 In 20g

に具種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 z は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 in、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充塡率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充塡率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶融液動化する温度も高くなり、得られる光記録媒体の記録感度が低下する。 充壤率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の数子径が大きくなり、そのため記録ビットの大きさ、形状が不揃いになり、再生保号の SH 比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録 透皮が低下する。

本発明の光記録媒体に於ける複合層の一層の厚さは10 人以上、500人以下が認ましい。複合層の一層の厚さが 10人以下であると、複合層のエネルギー線照射部の溶験 放動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記 緑媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の厚さが 500人以上であると、複合層エネルギー線照射部の溶験 放動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記 録感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の高い記 緑媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体用の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750m~850mの被長域で光の吸収係数の大きい間が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い配録媒体が得られる。またGe間は環膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、毒性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体間として舒適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした密膜からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録機体に於ける半導体階の一層の関さは10 人以上、200人以下が裂ましい。半導体階の一層の関さ が10人以下であると、得られる記録機体の750nm~ 850mmの被基域での先の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信号のSN比が低くなる。半導体層の一層の厚さが200人以上であると、複合層のエネルギー線照射部が溶験流動化しても、半導体層のピット形成が進行し触くなるため、記録媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の疑体が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施怠様は、基板上に複合 暦を形成させ、更にこの複合暦の表面に半導体間を形成さ せたものである。蔡板としては、アルミニウム等の金属板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル散メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート低合体、ジェチレ ングリコールピスアリルカーポネート頂合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド等の熱可鬱性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を茘板を通して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系質合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート集合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、甚板にガラス板、又はアルミニウム等の金瓜 板を使用する場合は、これら装板上にポリマー層を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると真 感度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソブチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光記録媒体の阻構成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を阻構成の例図を用いて限期する。

第2図に示す構成の記録媒体は、携板3の上に半導体層 2 を形成させた後に、この半導体財2の上に複合限1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外間に半導体層 を形成することにより、単様体別を n 層、複合剤を n - 1 層積度させることによって得られる(ここで n は正の整数 を示す。)。半導体階及び複合層を形成させるためには、 真空裏看法、イオン化業看法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法券を利用する。彼 合用を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツポに入れ、1×10<sup>-3</sup> sm Hg以下の真空皮に 於て同時に放発させ故者を行う。また上記真空改発工程で 森宛粒子をイオン化し、半導体暦表面に衝突させるイオン 化森府法、またイオン化と同時に基板側に直放電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 用いることもできる。また金属もしくは半導体のターゲッ トと食風散化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合間を形成させることもできる。いずれの 場合も複合層の形成時には、各薦発課、ターゲットの比較 的近傍に水品膜原センサ等のセンサヘッドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金属酸化物の蒸精速度、スパッタリン グ速度を別々に検知、餌御することにより、所定の金属も しくは半導体の充銀率及び厚さの複合層が得られる。

第2四~第5回に示す構成の本発明の光記録媒体に於て は、記録用の厚さ(複合用及び半導体階を模層した全体の 厚さ)が50人以上、2000人以下であることが関 のい。記録用の厚さが2000人以上になると、記録 間のよ か。記録用の厚さが2000人以上になると、記録 間のよ れルギー韓照射部の体質が大きくなるため、エネルギー線 を照射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下する ため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されるピ

特開昭59-225992 (4)

ット問辺の形状が乱れ訪くなり、再生信号のSN比に懸影響を与える。 記録層の限さが 50 人以下であると、記録媒体の記録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。 本発明の先記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより好ましい厚さの範囲は 70 人以上、500 人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合層の一層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が模層された配録層の厚さが50人~200人の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の競数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2関に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐烈性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発明の光記録解体に於ける記録層は、通常の環境下では構めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、腐壌等の付着により、記録、再生に支険が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、S102、A1a Oz、T10a等の無限材料及び有機高分子材料が用いられる。

第2回~第5回に示す本発明の光記録媒体に於ては、慈

阪 3 を透明なものとした場合は、記録光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低春性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に再生信号の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上配の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる複 合用と半導体用との使用膜から成り立っているため、記録 潤がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録層の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー娘の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑暦のエネルギー線が脳射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未配録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が再くなる。さらに記録用を構成している複合用は金瓜 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の液長以下の揺 めて微報な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている。 ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で 膀接する半導体層を伴って容易に放動化する。この記録層 の旅動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶験体に 比較して大きな表面エネルギーを育しており、流動化した

さらに本発明の光記録媒体における記録用を構成する半 場体用は熱に尋率が低く、複合層中では、金属もしくは半 場体の数粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱に導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充填率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 場体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録機体は低 毒性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして関係ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ光で直接客を込み、読み取りが可能なテーブ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳細を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

筒、以下の実施例で示す充填率とは、統合周中で金属も しくは半導体微粒子の占める体積の割合である。

#### 支旋例 1

発速度を調節しながら蒸発を行い、Snの充壌本 0.8 で頭厚6 0 人の Sn及び SnOxの複合層を Ge層の上に形成し、続いて間線の操作を行うことにより、この Snと SnOxの複合層 及び厚き 2 0 人の Ge層を順次破層し、第 2 図に於て n = 3 に相当する構成で厚き 2 0 0 人の配録層を有するディスク状光記録媒体を駆作した。

得られたディスク状光記録像体を母分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MHz で 100n saccのパルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製 NLP-1600、発現波長830 nm) の発現光をコリメーターレンズ、 焼光レンズ及び 精板を通して記録層にピーム径 1 μmまで焦光して照射することにより記録を行ったところ、短極がほぼ 1 μmのピットを形成させるのに必要なディスクの記録面上に於けるレーザ光強度は 6 mHであった。また記録信号を 1 mHのレーザ光で再生を行い、 落準信号 5 MIz 、パンド中 1 0 0 KHz の条件でスペクトラムアナライザで測定した C N 比は 5 6 dBであった。

上記の如くして記録を行った記録許のディスク状記録媒体を 6 0 ℃、 9 5 % RHの恒温恒設附内に入れ、 1 2 0 日間の耐湿熱性試験を行ったところ、 C N 比に変化は認められなかった。

#### 比較例1

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態板を3枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20rpm、真空度1×10<sup>-6</sup> mm Hgに於て、電子ビーム 藤菊法を用い、これら基板上にSn及びSnO2を各々、蒸発速度を翻節しながら共業者し、Snの充填率が0.8で、各々膜厚が100人、180人及び300人のSnO2中にSn被粒子が分散した複合層のみを有する3種類の試料を得た。

得られた3種類の試料について実施例1と同様の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

郑 1	ž
-----	---

複合脂膜原 (人)	レーザ光強度 1) (mN)	CNH (dB)
100	1 0	4 2
180	1 2	4 5
3 0 0	12mWで記録できず	_

1) 短径が 1 μ m のピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光独皮

#### 比較例2

実施例 1 に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状帯板を 2 枚用怠し、実施例 1 と同様に基板圏転速度 2 0 rpm 、真空度 1 × 1 0-6 mm Bgの条件で電子ビーム 高利法を用い、これら落板上に Geを務着し、 Geの額度が 80 人及び 3 0 0 人の記録間が Geのみの 2 種類の試料を得た。 切られた 2 種類の試料について実施例 1 と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度 1 2 mHではビットは形成されず、記録することはできなかった。

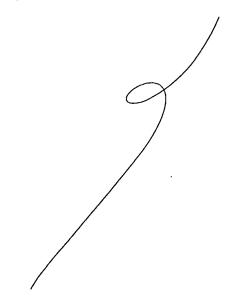
実施例 I と比較例 I 及び 2 より明らかな如く、比較例 I に示す記録 附が Snと SnO2の複合部膜のみからなる試料は、 実施例 I に示す本発明の光紀録媒体に比較して感度、 C N 比共に低く、また記録 間が Go PR 駅のみからなる比較例 2 に 示す試料は、本発明の光記録媒体に比較して著しく感度が 低い。

# 实施例 2

実施例 1 と間様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク状基板上に、第 2 表に示す金属及び金属酸化物からなり、第 2 表に示す段原を介する複合層と、第 2 表に示す関係成に發用した配録用を形成することによって、第 2 表の状料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 種類の光配線媒体を製料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 種類の光配線媒体を製

#### 作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合特にすぐれた 結果を示した。



<b>以料带号</b>	, e	i .	e e	Ø	半導体間	R	録	/BI	起频用	生特性
P11111111	金属または 半導体	金属酸化物	<b>金原または半</b> 将体の充填率	原 さ l) (人)	厚. さ 2) (人)	間積成	n	厚 さ (人)	レーザ発強度 (all)	GNJŁ (dB)
2 - 1	Sn	S n O₂	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 - 2	l n	ing Oa	0.6	120	5 0	第4回	2	3 4 0	10	5 4
2 - 3	l n	S n O <sub>2</sub>	0.8	70	3 0	郑5図	3	270	7	5 0
2 - 4	Sn	Alz Oa	0.9	150	5 0	第2段	2	250	1 2	4 9
2 - 5	l n	Z r O2	0.9	7 0	3 0	同止	4	330	1 2	5 0
2 - 6	Sn	Z n O	0.8	6 0	2 0	间 .L	3	260	11	5 0
2 - 7	G e	S n O <sub>2</sub>	0.8	8 0	4 0	第2回.	3	280	8	5.2
2 - 8	РЬ	Іп₂Оз	0.8	140	5 0	同止	2	240	7	5 2
2 - 9	٨Ι	S n O₂	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	10	5 0
2 - 10	2 n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	同止	3	230	10	5 0
2 - 11	Cu	S n O <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2-12	Απ	S n O <sub>2</sub>	0.7	6 0	.20	同儿	4	260	1 0	5 5
2 - 13	Λu	Ing Oa	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 5
2-14	Sb	S n O <sub>2</sub>	0.8	190	4 0	同上	2	270	6	5 7

- 1) 接合階一間の戻さ
- 2) 半導体用一層の厚さ

# 突筋例3

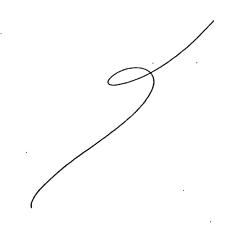
三白の電子競を装備した真空高着装置のチャンパー内に
厚さ 1.2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mmのジェチレングリコールピスアリルカーボネート頂合体 (商品名 CR-39) からなるディスク状務板を取り付け、チャンパー内の四つのルツボにそれぞれ、Go、Sn、Au及びSn0.2を入れ、上記第10-6 mm Hgの条件に於て、まづGoを 5 0 人の厚さに高着し、次いで Sn、Au及びSn0.2にそれぞれ別の電子鉄より電子線を終けし、Sn、Au及びSn0.2にそれぞれ別の電子鉄より電子線を終けし、Sn、Au及びSn0.2にそれぞれ別の電子鉄より電子線を終けし、Sn、Au及びSn0.2にそれぞれの高発速度を創節したのがりし、Sn、Au及びSn0.2にそれぞれの高発速度を創節したので、Mp 5 0 人の原設に高着を影響を表現がある Snー Au合金数 2 7 2 6 位を発射することによって、原さ 1 5 0 人の原さに Geを連絡で 2 5 0 人の配録 MP と 1 5 0 人の配録 MP と 2 5 0 人の配録 MP と 4 5 0 4

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光記録機体は試料番号3-1と同様の方法で製作し、複合層中の合金の機類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基

版、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充場 率、複合層の厚さ、記録層の構成及び記録層の厚さはいず れも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号 3-2~3-6の光記録媒体について実施例1と同様の条 件で測定した記録再生特性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例Iと同様に測定したが良 好であった。



郊 3 数

试料番号	和合用中の合金微粒子の 種類と組成比	起辞期	生特性	
	(斑扇%)	レーザ光強度 (alt)	CN比 (dB)	
3 – 1	Sn (90) — Au (10)	7	5 5	
3 - 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5	
3 - 3	Sn (96) - Ag (4)	8	5 5	
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3	
3 - 5	Sn (50) — In (50)	7	5 4	
3 ~ 6	Ge (80) —Sn (20)	7	5 6	

# 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発 明の光記録媒体の断面図である。

各図に於て、1は複合用、2は半導体層、3は茶板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 勝 利

